

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **03042276 A**

(43) Date of publication of application: **22.02.91**

(51) Int. Cl

B41M 5/26
G11B 7/24

(21) Application number: **01178866**

(22) Date of filing: **10.07.89**

(71) Applicant: **TORAY IND INC**

(72) Inventor: **NAKANISHI TOSHIHARU
HIROTA KUSATO
OBAYASHI GENTARO**

(54) INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57) Abstract:

PURPOSE: To make it possible to delete recorded information at high speed and high sensitivity and besides minimize qualitative deterioration due to repeatability by providing a recording film consisting mainly of four elements such as bismuth(Bi), antimony (Sb), germanium(Ge) and tellurium(Te), with the specified composition of these elements.

CONSTITUTION: A recording film consists mainly of four elements such as bismuth(Bi), antimony (Sb), germanium(Ge) and tellurium(Te). In addition, the composition of these elements is expressed by formula

$(Te_xBi_ySb_{1-x-y})_{1-z}(Te_{0.5}Ge_{0.5})_z$ ' and the values of x,y,z satisfy $0.25 \leq x \leq 0.6$, $0.5 \leq y \leq 0.4$, $0.2 \leq z \leq 0.6$. where x,y,z represent an atomic number ratio respectively. This satisfaction of such a composition does not allow irreversible phase separation or segregation caused by the repeated cycle of recording and deletion to occur easily in terms of crystal structure. Thus it is possible to minimize deterioration of recording and deletion properties due to repetition and at the same time, make the medium highly sensitive and amorphous easily. The crystallization speed is high so that the speed range of 500 nsec or below can easily be attained..

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

⑫ 公開特許公報 (A) 平3-42276

⑬ Int. Cl. 5

B 41 M 5/26
G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成3年(1991)2月22日

A

8120-5D

6715-2H

B 41 M 5/26

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

X

⑮ 発明の名称 情報記録媒体

⑯ 特 願 平1-178866

⑯ 出 願 平1(1989)7月10日

⑰ 発明者 中西 俊晴 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内

⑰ 発明者 廣田 草人 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内

⑰ 発明者 大林 元太郎 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内

⑰ 出願人 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

明細書

1. 発明の名称

情報記録媒体

2. 特許請求の範囲

基板上に形成された記録薄膜にエネルギーービームを照射し、直接又は間接に発生する熱により、上記薄膜の光学特性を変化せしめて、情報の記録を行う情報記録媒体において、該記録薄膜がビスマス (Bi)、アンチモン (Sb)、ゲルマニウム (Ge) およびテルル (Te) の4元素から主としてなり、かつその組成が、次の一般式で表されることを特徴とする情報記録媒体。

$$(Te_x Bi_y Sb_z Ge_{1-x-y-z})_{1-x-y-z} (Te_{0.5} Ge_{0.5})_x$$
ただし $0.25 \leq x < 0.6$ $0.05 \leq y < 0.4$ $0.2 \leq z \leq 0.6$

ここで、x、y および z はそれぞれ原子数比を表わす。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は情報記録媒体に関するもので、特にレーザ光や電子線などのエネルギーービームの照射により、情報の記録を行う光カードや光ディスクの装置などに使用される情報記録媒体に関する。

[従来の技術]

光情報記録媒体の記録方式で、結晶と非晶のよきな媒体の相変化に伴う光学特性の差を記録に利用する方式は、媒体自体の変形、蒸発による汚染などの問題がなく、保護膜により耐久性を向上させることも可能であり、In-Se系薄膜、Te低酸化物薄膜、Sb-Te系薄膜、Te-G系薄膜など種々の材料が提案されている。例えば、Te-Ge-Sn薄膜 (Appl. Phys. Lett., 46(8), p15 (1985)、特開昭61-3324など)、Teを主成分とするTe_{0.9}Sb_{0.1}Se_{0.1}記録薄膜 (特開昭61-145738、SP18 vol1529, p2など)、Sb₂Seなどの組成のSb-Se膜 (特開昭60-155495、Appl. Phys. Lett., 48(9), p12 (1986)など)、Teを主成分とするTe-Ge-Sb合金記録膜 (特開昭62-209742など)

、また $T_e - Sb$ の 2 元合金記録膜 (86 年応用物理学会講演集 29a-ZE-3, 4) などが提案されている。

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来技術による記録媒体には次のような問題点があった。

すなわち、 $T_e - Ge - Sn$ を記録膜としたものでは、適切な消去特性と実用的な記録感度を両立させることが困難で実用性に乏しく、また $T_e - Sb - Se$ 記録薄膜、 $Sb - Se$ などの組成の $Sb - Se$ 合金膜などでは、実用的な消去速度範囲で満足できる消去特性を実現することが容易でなかったり、記録と消去の繰返しに伴ってノイズが増加し記録の信号品質が低下する等の問題があった。また $Sb - Te$ 合金を記録膜に用いたものは、結晶化温度が低く記録の保存性に問題があるなど実用性に乏しいものであった。さらに $T_e - Ge - Sb$ 膜では、結晶化速度を早くして消去速度を数百 n 秒以下とすることが可能であるが、高速消去可能な組成では、記録時の非晶化がそれ

ほど容易ではなく、高速の消去特性と実用的な記録感度を両立させることが困難で組成の微妙な調整を必要とした。

本発明はかかる問題点を改善し、高速かつ高感度に記録消去が可能であり、かつ良好な記録消去特性を備え、繰返しによる劣化も少なく信頼性の高い、熱安定性の優れた光記録媒体を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

かかる本発明の目的は、基板上に形成された記録薄膜にエネルギー ビームを照射し、直接又は間接に発生する熱により、上記薄膜の光学特性を変化せしめて、情報の記録を行う情報記録媒体において、該記録薄膜がビスマス (Bi)、アンチモン (Sb)、ゲルマニウム (Ge) およびテルル (Te) の 4 元素から主としてなり、かつその組成が、次の一般式で表されることを特徴とする情報記録媒体。

$$(Te, Bi, Sb, Ge)_{1-x} (Te, Ge)_{x, } \quad (0 < x < 1)$$

ただし、

$$0.25 \leq x < 0.6$$

$$0.05 \leq y < 0.4$$

$$0.2 \leq z \leq 0.6$$

ここで、 x 、 y および z はそれぞれ原子数比を表わす。

により達成される。

すなわち、本発明において使用される記録薄膜は、ビスマス (Bi)、アンチモン (Sb)、ゲルマニウム (Ge) およびテルル (Te) の 4 元素から主としてなり、かつその組成が、一般式

$$(Te, Bi, Sb, Ge)_{1-x} (Te, Ge)_{x, } \quad (0 < x < 1)$$

と表した場合、 x 、 y 、 z の範囲がそれぞれ

$$0.25 \leq x < 0.6$$

$$0.05 \leq y < 0.4$$

$$0.2 \leq z \leq 0.6$$

を満足してなるものである。ここで、 x 、 y および z はそれぞれ原子数比を表わす。

かかる組成を満足することにより、結晶構造的に記録・消去の繰返しに伴なう不可逆的な相分離、偏析が起りにくく繰返しによる記録、消去特性の

劣化が軽減できるとともに、高感度かつ容易に非晶化が可能であり、結晶化速度も早く容易に 500 n 秒以下とすることができます。また非晶状態を安定化可能であるとともに、非晶と結晶での光学特性の差である信号コントラストの改善および消去速度を改善することができる。

本発明の媒体組成は後述するような薄膜形成法により容易に均一な構造として得ることができ、不可逆的な相分離や偏析が起りにくく構造となすことができる。

前記一般式において、 x が少ない場合には過剰な Bi や Sb の折出や結晶相の粗大化が生じやすくなるなど好ましくなく、多い場合には非晶結晶化温度が低下し記録安定性が劣化するなどして好ましくない。 y が少ない場合には高速消去性が低下するなどして好ましくなく、多過ぎると過剰な Bi の折出や非晶安定性が低下するなど好ましくない。また z については、多い場合には非晶化や高速消去性が低下したり、少ない場合には結晶化温度が低くなり記録の安定性が低下するなど好ま

しくない。

本発明の効果をより好ましく発現させるには、 x や y 、 z はそれぞれ 0 、 $3 \leq x \leq 0$ 、 55 、 0 、 $1 \leq y \leq 0$ 、 35 、 0 、 $25 \leq z \leq 0$ 、 55 の範囲であることがより好ましく、 y はさらには 0 、 $15 \leq y \leq 0$ 、 35 がより好ましい。

記録薄膜の膜厚は、特に限定されないが、例えば記録膜の表面と裏面での膜厚干渉効果を利用する場合には、 70 ～ 120 nmの範囲に設定できる。また、記録膜に隣接して、例えばその裏面側に反射層としての役割も持つ冷却層を設ける場合には、約半分の膜厚にして同様な効果を期待できる。

記録薄膜に隣接して、好ましくはその裏面側に冷却層を設けることができる。

この冷却層は、記録層から生じる熱の拡散を容易にし、記録時の溶融部分の冷却速度を速め、非晶マークの形成を容易にするのに有効である。さらには、金属や金属合金などの光学的に高い反射率を有する材料を用いれば、反射層としての役割

も付与することが可能であり、記録層の膜厚を約半分にして、記録の感度を高めるなどの効果も期待できる。冷却層の膜厚は特に限定されないが、 10 ～ 80 nmが実用的にも好ましい。冷却層の材料としては、Sb、Bi、Sn、Au、Al、Ti、Ni、Cr、Pb、Hf等の金属又はそれらの合金、あるいは金属の酸化物、炭化物、窒化物、カルコゲン化物等のいずれかと金属との混合物などが使用できる。特にAu、Al、Hf、Ni、Crやそれらの合金等は、膜の形成が容易であり、材料選択により熱伝導度を広範囲に調整可能であるため、本発明の光記録媒体を種々の目的に沿って設計する場合にその本来の優れた特性を発現させるのに有効である。

本発明に用いられる基板としてはポリメチルメタクリレート樹脂、ポリカーボネイト樹脂、エポキシ樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、ステレン樹脂などの高分子樹脂やガラス板、あるいはAl等の金属板が挙げられる。

本発明の記録媒体は本来の特性を効果的に発現させるため、基板と記録層の間や媒体の表面等に保護層や、記録層と冷却層の間に拡散防止層が形成できる。

保護層は、 SiO_2 、 ZrC 、 ITO 、 ZnS 、 MgF_2 等の無機膜やそれらの混合膜、紫外線硬化膜等を、蒸着、スパッタ、スピンドル等の方法を用いて形成したり、エポキシやポリカーボネイトなどの樹脂、フィルム、ガラスなどを張合わせたり、ラミネートしても良い。拡散防止層は耐湿熱性や耐酸化性などの効果のみならず、記録層と反射層の間での元素拡散を抑制し特性劣化を抑える効果があり、保護層と同様な材料が使用できる。

このような保護層および拡散防止層としては、例えば、 ZnS と MgF_2 の混合膜は、耐熱性が良好で、湿熱下での耐久性が優れており、さらには記録と消去の繰返しによる記録層の劣化を抑制し、消去特性を改善するなどの効果があり好ましいものである。また、 Zr 、 Ta 、 Ti 及び W か

ら選ばれた少なくとも一種の金属と、ケイ素、酸素及び炭素を含む成分で構成される膜は、各成分の好ましい含有量を上記金属が 3 ～ 40 原子%、 Si が 5 ～ 30 原子%、 O が 5 ～ 70 原子%、 C が 3 ～ 40 原子%の範囲となすことにより、記録層の膜質劣化や性能劣化を抑制できると共に記録層との接着力を高める効果が期待でき好ましい。

これらの保護層および拡散防止層により、耐久性や耐吸湿性の向上、記録層の保護コート、基板からの剥離や盛り上がり等の変形防止、融解、蒸発、拡散等による媒体の消失防止、等の効果や更には非晶と結晶の可逆変化を利用する場合の繰返し性の向上等の効果が期待できる。

【製造方法】

本発明の記録媒体の作製法には種々の方法が挙げられるが、ここでは一例としてマグネットロンスパッタ法について説明する。

本発明の記録媒体は、 1 、 2 mm厚のバイレックスガラス、又は 1 、 2 mm厚、 13 cm直徑、 1 、 6 μ mピッチのスパイラルグループ付きのポ

リカーポネイト (P C) 製の基板を 10~150 rpm で回転させ、組成や膜厚の均一化を図りながら、例えば、保護層、記録層、拡散防止層あるいは冷却層を各々目的に応じて順次積層形成する。スパッタ条件は、スパッタガスにアルゴンガスを用い、RF出力数十~1 kW、真空度 8×10^{-1} Pa~ 1×10^{-1} Pa 程度の条件範囲で行なった。

保護層や拡散防止層は、SiO₂、ZrC、ITO、ZnS、MgF₂ や、それらの混合組成のターゲットを用いて、水晶振動子膜厚計でモニターしながら、単独または同時スパッタして形成すれば良い。

記録層は Bi、Sb、Te 及び Bi-Te 合金、Sb-Te 合金、Te-Ge 合金などを水晶膜厚計でモニターしながら同時スパッタして所定組成の記録膜とすることができます。1例として後述の実施例の場合には、真空度 5×10^{-1} Pa で、20 mm φ の Bi₂Te₃ 合金ペレットや Sb ペレットなどを適宜配置した Sb₂Te ターゲットと TeGe ターゲット (1:1組成) を RF 出力 5

り、これ以外にも光学特性の差を記録に利用するあらゆる用途に適用可能なものである。

【測定法】

① 転移温度

ガラス基板上に作製した記録薄膜上に一対の電極を設け、その一端に 30 kΩ の抵抗を直列に接続する。残る電極と抵抗の両端に 5 V の一定電圧を印加し、電圧計で抵抗の両端電圧を測定し、これより薄膜の印加電圧と電流を求めて抵抗値を算出する。次に加熱炉を用い、温度制御器で約 10 °C / 分の速度で基板全体を均一に加熱昇温しながら抵抗を測定し、高抵抗から低抵抗へ変化する温度を求め転移温度とする。

② 組成

ガラス基板上に作製した記録薄膜を王水、硝酸等で溶解させ基板から分離させた。この溶液を高周波誘導結合プラズマ (ICP) 発光分光分析法 (セイコー電子 (株) SPS-1100型) により、各元素の含有量を求め、組成比を算出した。

③ 動的記録・消去特性

0~120 W 程度で同時スパッタし、各ターゲットの各々に取り付けた水晶振動子膜厚計より得られたスパッタ量と ICP 分析で求めた組成比とを対応させ、目的とする薄膜の組成を制御した。ターゲット部材には、他に所定薄膜組成となるように勘案した (Bi, Sb, Te, Ge) の 4 元素ターゲットを用いても良い。

冷却層は Au, Sb, Sn, Bi, Pb, Al, Ti, Ni, Cr, Hf 等の金属やそれらの合金を記録薄膜と同様に形成すれば良い。

これらのスパッタ条件は当然ながら装置により一定ではなく上記以外の条件で作製しても良いことは言うまでもなく、作製方法としても、例えば真空蒸着法や電子ビーム蒸着法などの薄膜作製技術を用いて良いことは言うまでもない。

【用途】

このようにして得られた本発明の記録媒体は、特に光ディスク、光カード、光テープ、光フロッピー、マイクロフィッシュ、レーザ COM 等の情報記録媒体として好みらしい特性を備えたものであ

P C 製のグループ付基板上に記録薄膜を形成したものと試料とした。評価装置は波長 830 nm の半導体レーザを組み込んだ光ヘッドとディスク回転装置及びそれらの制御回路で主に構成されている。光ヘッドは回転するディスク基板を通して記録膜上に開口数 0.5 の対物レンズでレーザ光を集光し、基板に刻まれたグループに沿ってトラッキングするよう制御されている。記録は 1~15 mW の記録パワーで、周波数が 0.2~6 MHz、信号のデューティを 10~90% とし、消去パワーは 1~15 mW の範囲で測定した。線速度は 0.5~20 m / 秒とした。CNR は、記録信号を 0.7 mW で再生し、30 kHz のバンド幅としたスペクトラルアナライザを用い RF 信号から求めた。消去率は記録と消去後のキャリア信号の差から求めた。またキャリア周波数位置でのノイズはその前後のノイズ値より補間で求めた。

④ 活性化エネルギー

「テフロン」 (デュポン社製ポリテトラフルオロエチレン) 基板上に記録膜を形成した後、ナイ

フで膜を剥離させ粉末状試料を調製した。この粉末の結晶化ピーク温度を示差熱分析計(島津製DSC-50)により昇温速度を変えながら測定した。このデータをキッシンジャーブロットして、その勾配から活性化エネルギーEaを算出した。昇温速度は5~8.0°C/分の範囲で変えた。

光メモリシンポジウム'85論文集のNo.3(21頁)報告等から、Ea~1.8eVで60°C放置で約10年以上の保存性と推定される。

[実施例]

本発明を更に実施例に基づいて説明する。

実施例1

製造方法で述べたスパッタ法により、バイレックスガラス基板及びプリグループ付きPC基板の夫々に保護層、記録層、拡散防止層、冷却層を順に形成した。基板は毎分40回転させて組成と膜厚の均一化を図った。

真空中 5×10^{-1} Paで、基板上にSiO₂を20mol%混合したZnS保護層を約170nm形成した。この上に20mmのBi₂Te₃合金

均一な結晶化が確認された。

その後、線速度15m/sで5.5MHz、デューティ50%、15mWの条件で信号を記録したところ、0.7mWの再生光強度でCNRが51dBと良好なディジタル記録が可能な値が得られた。ノイズも-6.6dBm以下と良好で記録によるノイズの増加は見られなかった。更に記録部分を線速度15m/s、10.5mWで走査したところ記録は消去され、消去率は-30dBと良好であった。前記の記録・消去条件で2000回繰返した所、800回目で記録のCNRは49dB、消去率は30dBであり、2000回目でもCNRは49dB、消去率は30dBとほとんど劣化が見られず良好であった。

前述のごとく同一の線速度で高速に記録と消去を行えることより、記録パルスを消去レベルのパワーに重畳して1度の走査で信号の書き換えを行う1ビームオーバライトが可能であると推定できる。

実施例2

記録層を組成が(Te_{0.32}Bi_{0.22}SB_{0.46})_{0.74}(Te_{0.5}Ge_{0.5})_{0.26}で膜厚を50nmとし、保護層、拡散防止層の膜厚をそれぞれ160nm、210nmとし、冷却層をNi-Cr合金(80:20)で約45nmとした以外は、実施例1と同様の方法で異なる層構成の媒体を形成し、本実施例の媒体とした。

PC基板に形成した光記録媒体を、線速度15m/sで10.5mW、線速度11m/sで15mW、線速度15m/sで10.5mWの順にレーザ光を連続照射しながらトラック上を3回走査し記録層を結晶化(初期化)した。この初期化により記録媒体の反射率は上昇し、ノイズの少ない

0.74(Te_{0.5}Ge_{0.5})_{0.26}で膜厚を50nmとし、保護層、拡散防止層の膜厚をそれぞれ160nm、210nmとし、冷却層をNi-Cr合金(80:20)で約45nmとした以外は、実施例1と同様の方法で異なる層構成の媒体を形成し、本実施例の媒体とした。

この記録媒体の結晶化温度を測定したところ、約140°Cであり実施例1と同様に常温での記録媒体の熱安定性は十分であると推定できる。

初期化条件を15m/s、10.5mWとしてトラックを2回走査したところ、実施例1と同様な良好な初期化ができた。

この初期化したトラックに、線速度15m/sの高速度条件で記録条件を5.5MHz、デューティ50%、15mWとし、消去パワーを11mWとして160回記録・消去を繰返した。その結果、0.7mWの再生光強度で記録後のCNRは50dBと良好であり、消去後の消去率は31dBが得られ、更に繰返しても同様の特性が安定して再現できた。

実施例3

記録層を(イ)は($T_{e_{0.41}}B_{i_{0.31}}S_{b_{0.36}}$)_{0.59}($T_{e_{0.5}}G_{e_{0.5}}$)_{0.41}、(ロ)は($T_{e_{0.33}}B_{i_{0.31}}S_{b_{0.36}}$)_{0.6}($T_{e_{0.5}}G_{e_{0.5}}$)_{0.4}とした以外は実施例2と同じ構成と組成の試料を作製し測定法③の動的記録・消去特性を評価した。

初期化として線速度9m/秒、9mWのパワーでトラックに沿って2回走査した後、0.7mWで再生した所、試料(イ)と(ロ)いずれもRF信号レベルは明らかに高反射率に変化し、良好な結晶化(初期化)ができた。ノイズの増加は数dB以下ではほとんどなかった。次いで線速度9m/秒で記録を13mW、4MHz、デューティ50%とし、消去を9mWで行なったところ、記録のCNRは試料(イ)では51dB、(ロ)では49dBと良好であり、消去率はいずれも25dB以上が得られた。更に同一トラックに記録・消去を繰返したところ安定な繰返しが可能であることが確認できた。

$T_{e_{0.5}}G_{e_{0.5}}$)_{0.33}として、保護層、記録層、および拡散防止層の順にそれぞれおよそ170nm、51nm、および216nmの厚みで積層した。次いでNi-Cr合金(80:20)を約26nm、中間層を約21nm、更にNi-Cr合金を約26nm形成し本実施例の媒体とした。

初期化条件を8m/秒、8.5mWとしてトラックを走査したところ、実施例1と同様な良好な初期化ができた。

線速度8m/秒で、記録を4MHz、デューティ40%、14mWとし消去を8.5mWの条件で120回繰返した結果、1mWの再生光強度でCNRが49dB、消去率が27dBが得られ、良好な記録・消去の繰返しが可能であった。更に消去率の消去速度の依存性を見るために、記録を12m/秒、3.69MHz、デューティ50%、15mWとし消去を15m/秒、10.5mWの条件として120回繰返した後、記録条件を一定として、消去線速度を5~20m/秒の範囲で変えて消去率を測定した。消去のパワーは各線速度

比較例1

記録層を(ハ)は($T_{e_{0.3}}B_{i_{0.3}}S_{b_{0.2}}$)_{0.71}($T_{e_{0.5}}G_{e_{0.5}}$)_{0.29}、(ニ)は($T_{e_{0.6}}B_{i_{0.4}}$)_{0.27}($T_{e_{0.5}}G_{e_{0.5}}$)_{0.73}とした以外は実施例1と同様な構成でバイレックスガラス基板とPCのディスク基板にそれぞれ媒体を形成した。バイレックスガラス基板で測定したこの媒体の結晶化温度は試料(ハ)、(ニ)いずれも110°C以下と大きく低下しており、記録媒体の熱安定性は大巾に低下していると推定される。

次に線速度9m/秒で記録を13mW、4MHz、デューティ50%とし、消去を9mWとして繰返したところ記録が非常に困難となっており、試料(ハ)、(ニ)いずれも記録のCNRは35dB以下で、消去率は20dB以下であり、繰返しによる改善も見られなかった。

実施例4

保護層、拡散防止層および中間層にMgF₂を1.0~1%混合したZnS無機膜を用い、記録層の組成を($T_{e_{0.32}}B_{i_{0.26}}S_{b_{0.42}}$)_{0.69}($T_{e_{0.5}}G_{e_{0.5}}$)_{0.33}として、保護層、記録層、および拡散防止層の順にそれぞれおよそ170nm、51nm、および216nmの厚みで積層した。次いでNi-Cr合金(80:20)を約26nm、中間層を約21nm、更にNi-Cr合金を約26nm形成し本実施例の媒体とした。

初期化条件を8m/秒、8.5mWとしてトラックを走査したところ、実施例1と同様な良好な初期化ができた。

線速度8m/秒で、記録を4MHz、デューティ40%、14mWとし消去を8.5mWの条件で120回繰返した結果、1mWの再生光強度でCNRが49dB、消去率が27dBが得られ、良好な記録・消去の繰返しが可能であった。更に消去率の消去速度の依存性を見るために、記録を12m/秒、3.69MHz、デューティ50%、15mWとし消去を15m/秒、10.5mWの条件として120回繰返した後、記録条件を一定として、消去線速度を5~20m/秒の範囲で変えて消去率を測定した。消去のパワーは各線速度

[発明の効果]

本発明による記録媒体は以下に述べるような優れた効果を奏するものである。

- ① 消去速度が早く、高速での記録・消去が可能な光記録媒体が得られる。
- ② 低線速度から高線速度まで、記録のCNR、消去率が良好かつ安定な光記録媒体が得られる。
- ③ 転移温度が良好で活性化エネルギーも高く、熱及び保存安定性に優れた光記録媒体が得られる。
- ④ 実用的な半導体レーザ出力で記録・消去が可能であり、感度の良好な光記録媒体が得られる。
- ⑤ 多数回の記録・消去の繰返しでも動作が安定しており、記録感度、記録・消去特性、ノイズ

の増大などの劣化が少ない良好な光記録媒体が得られる。

特許出願人 東レ株式会社